静止系におけるローレンツ力の実験的検証

佐藤 憲史*1, 井石 雄太*2

Experimental Study of Lorentz Force in a Stationary Frame

Kenji Sato^{*1} and Yuta Iseki^{*2}

Abstract

Lorentz force is an important concept in electromagnetism. When an electric current is flowing in a wire, magnetic field is generated around the wire. Lorentz force acts on a moving charge near the wire. It is known that the Lorentz force can be derived from the Lorentz contraction of electrons and metal ions in the wire. If the charge is stationary with the wire, the Lorentz force is zero on the charge. However, the moving electrons in the wire induce Lorentz force due to the Lorentz contraction of electrons. The purpose of this paper is to experimentally investigate the Lorentz force from the Lorentz contraction of electrons. The Hall element is used to measure the Hall voltage when the control current into the Hall element is zero. The results show that the effect of Lorentz contraction of electrons in the wire is not observed due to thermal effects.

Key Words: Lorentz force, Lorentz contraction, Hall effect, relativity

1. はじめに

ローレンツカは、電流や磁場を定義する基本的な物理量であ る.電磁気学の教科書では、ローレンツカは磁場中で運動する 電荷に働く力として、電気的なクーロン力とは無関係に、いわ ば「天下り」的に導入され、その起源について明確に記述され ているとは言い難い.

ー様な磁場がありこれに直交する方向に電荷が一定速度で運 動していると、ローレンツ力が働き、電荷は円軌道を描く.し かし、電荷と同じ速度で動く座標系で電荷を観測すると電荷は 静止しており、ローレンツ力は働かないので静止したままと観 測されることになる.この矛盾に対して、ファインマンは物理 の教科書で、磁場を発生させる電流を構成する電荷のローレン ツ収縮から電気的な力が発生し、電荷とともに動く座標系でも ローレンツ力と同じ力が発生することを示している[1].

*1 電気電子工学科 Department of Electrical and Electronics Engineering *2 福島大学 Fukushima University 一定速度で動く座標系から観測するとどうなるか.電荷は一定 速度で動いて見え、ローレンツ力が働くので円軌道を描くこと になる.この矛盾は、動く座標系ではローレンツ収縮による電 場が発生し、ローレンツ力が打ち消されることで解決される. このように、電場や磁場は観測する系によって全く異なって見 える.電場や磁場は、ある座標系のある地点である時間に測定 して決められ、電場はその座標系に静止した単位電荷に働く力 として定義される.点電荷が静止していればその周りにできる 電場はクーロン場である.しかし、電荷に対して並進運動する 系から電場がどのように見えるか.静止系での電気力線がその まま、並進運動しているように見えるわけではない.また、あ る電磁場中で運動していると見える電荷にはどのような力が働 くか.この場合、電荷のある場所での電場によるクーロン力と、 ローレンツ力を考慮する必要が出てくる.電磁気学は、このよ

では、一様な磁場中で静止している電荷を、磁場に垂直方向へ

うに、本質的に相対性理論を包含している.「相対論的な効果は 運動速度が光速に近づくと顕著になるが、通常の速度では考慮 する必要がない」という見方は、誤解である.

我々は、電磁場のローレンツ変換によってローレンツ力を導 出し、電流の流れる導線に対して静止した電荷においてもロー レンツ力が存在する可能性を示した[2]. ローレンツ力をローレ ンツ収縮によって説明しているこれまでの文献では、電流を構 成する自由電子が等速運動するとき電子密度は同じ導線中の金 属イオンと同一と考えている[1,3,4]. つまり、 導線に固定さ れた系から見ると"自由電子はローレンツ収縮を起こさない" ことを仮定している. このように仮定することで、"外部にある 電荷が導線に対して静止している場合、ローレンツ力は働かな い"ことが導出される.ある一定の電流が流れている状態にお いて金属イオンと自由電子の密度が同一であると仮定すること は可能である.しかし、"自由電子が常に同一の電荷密度を持つ" ことは保証されない. 電流がなく磁場も電場もない状態を出発 点とし、電流を流すと自由電子がローレンツ収縮して電場が発 生すると考える方が単純である. このような考え方に立てば, 導線に対して静止した電荷にも、 導線中の電流によりローレン ツカが働くことになる.以上の議論を明確にするために、電流 が流れる導線に対して静止している電荷に働く力を実験的に検 証することが、本研究の目的である.

静止している電荷に働くローレンツ力を検証するため、ホー ル素子を用いる.ホール素子では半導体中におけるキャリアに 働くローレンツ力によって電荷分布が偏在し、ホール電圧とし て観測される.上述した理論によれば、半導体中のキャリアが 静止していても近傍にある導線中を流れる電流によりローレン ツ力が働き、ホール電圧が検出されることになる.

第2章で、ローレンツ力をローレンツ収縮から導出する理論 の概要を述べる.第3章では、ホール素子を用いて静止した電 荷に働くローレンツ力の検証法を示し、第4章で実験に用いた ホール素子の特性を述べる.第5章で、ローレンツ力の検証実 験結果を述べ、第6章において考察する.

2. ローレンツ力とローレンツ収縮

図1に示すように、電流1が流れている導線と、その近傍にあ り電荷 q で帯電している金属球を考える.金属球は、導線に平 行に運動しており、その速度をvとする.この座標系では導線が 静止しており、導線静止系(K系)とよぶ.



図1. 導線静止系 (K系).

導線を流れる電流により、磁場が発生し、金属球は移動速度に 応じたローレンツ力を受ける.磁束密度をBとすれば、ローレ ンツ力**F**は、

 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ (1) で与えられる. この力よって,金属球の軌道が曲げられる.



次に、図2に示すように、金属球と共に等速運動する座標系(K) を考える.この系では、(1)式で与えられるローレンツ力はゼロ であり、金属球は静止したままである.K系とK系という2つ の慣性系において、金属球に働く力が異なることは矛盾である. この矛盾に対して、文献[1]に述べられたローレンツ力を導出す る理論の概要は以下のようである.K系では導線が左方向に運動 していることになり、導線内の金属イオンが運動している.(電 子はK系で金属球と同じ速度を持つと仮定している.)このため、 ローレンツ収縮が起こり、金属イオン密度が電子密度より高く 観測されるため、金属球は電気的なクーロン力を受ける.その ため、K系とK系で、金属球は同じ力を受けることが導かれる.

この考え方を K 系で金属球が静止している場合にあてはめる. 図 1 において、静止している金属球から見て、導線内の電子は 電流と逆向きに運動しており、ローレンツ収縮を起こして電子 密度が高くなり電気的な力が発生する.導線内電子の速度を v_e とすれば、金属球に働く力 \mathbf{F}_e は、

$$\mathbf{F}_{e} = -\frac{1}{2}q\mathbf{v}_{e} \times \mathbf{B}$$
⁽²⁾

で与えられる[2]. 従来の文献では、 導線内では電流が流れても

電荷中性が成り立つとし、(2)式で与えられる力は考慮されてこ なかった.しかし、電流がゼロの時、電荷中性が成り立つので あって、電流が存在する場合、電荷中性は保証されない.(2)式 によるローレンツ力を実験的に検証するため、以下に述べる実 験を行う.

3. ホール素子による検証法

前章で述べた理論を実験的に検証するため、ホール素子を用いる.ホール素子は固体のホール効果を応用したものであり、磁気センサとして広く用いられている.ホール効果とは、固体に電流を流し、固体表面に垂直に磁場を加えたとき、ローレンツカによって、電流と磁場に垂直な方向に電圧が発生する現象である.ホール素子の基本構造を図3に示す.ホール素子には、ホール効果の大きい半導体が用いられる.入力端子①-③に制御電流 I_c を流し、磁場を垂直に加えると半導体内部のキャリアの進行方向がローレンツ力により曲げられ、キャリア分布が偏在することから、出力端子②-④間で電位差が発生する.この電位差がホール電EV_Hと呼ばれる.ホール電圧は一般に次式で表わされる[5].

$$V_H = \frac{R_H}{d} \cdot I_c \cdot B\cos\theta + R_e \cdot I_c \tag{3}$$

ただし、*R*_Hはホール係数、*d*は素子の厚さ、*B*は磁束密度の大き さ、*G*はホール素子に入射する磁場の傾き(図3では*θ*=0)、*R*_e は不平衡係数を表す.右辺の第1項は信号電圧、第2項は不平 衡電圧である.ホール電圧は制御電流と磁場に比例する.また、 半導体の移動度が大きいほど生じるホール係数が大きい.不平 衡電圧は、磁場が存在しない場合でも生じる電圧で、ホール素 子パターンのアンバランス、電流の不均一性によって生じると 考えられている.



図3. ホール素子の基本構造.

ホール素子内のキャリアは、図1における金属球と考えること ができる.ホール素子近傍に導線を配置し、電流を流すことで 磁場を発生させる.ホール素子では制御電流を流し,キャリア をドリフトさせることで,外部から発生される磁場を測定でき る.(2)式で与えられる力が存在すれば,ホール素子に制御電 流を流さなくとも近傍の導線に流れる電流により,ホール電圧 が発生することになる.

以下に、そのホール電圧のおよその値を見積もる. 導線の断面 積を S, 電子密度を n, 電荷素量を e, この導線に流れる電流を Iとすれば、導線内を移動する電子速度 v は次式で表わされる.

$$v = \frac{I}{enS} \tag{4}$$

銅でできた直径 1 mm の導線中に 1 A の直流電流が流れる場合 を考える. 銅における値 ($n = 8.47 \times 10^{28}$ m⁻³)を用いると,電 子速度は、 9.36×10^5 m/s 程度と見積もられる.

これに対して、半導体内の電子の速度 vs は、移動度をµ、加える電場を E とすれば、次式で表わされる.

$$v_s = \mu E \tag{5}$$

用いたホール素子の半導体の移動度を78000 cm²/Vs,電場を3.3 kV/m とすれば、半導体内のキャリア速度は、2.6×10⁴ m/s となる. 以上から、導線内の電子は非常に遅く、半導体内のキャリア速 度に対して9ケタ程度小さいことが、計算から見積もられた. ローレンツ力は電荷の速度に比例しており、ホール電圧も電荷 の速度に比例する.このことから、ホール素子内のキャリアを 静止した状態で観測されるホール電圧は、外部導線に流す電流 の電子速度に比例して9ケタ程度小さくなり、観測が非常に困 難であることが予想される.そのため、本実験では、導線を細 くすること、コイル状に巻いて導線の本数を増やすことを試み る.

4. ホール素子の特性

ホール素子として、旭化成エレクトロニクス株式会社の HW-101Aを用いた.このホール素子は、半導体中最大の移動度 78000 cm²/sを持つ InSb を使用しており、高感度な磁気センサで ある.ホール素子の基本特性を評価する実験の構成図を図5に 示す.



図5. ホール素子特性評価回路.

ホール素子入力端子(1-3間)に電流源を接続し、ホール素 子に制御電流を加える.出力端子(2-4間)に電圧計を接続 し、ホール電圧を測定する.ホール素子近傍(素子のセンサ部 から2.3 mm)に直径0.5 mmのエナメル線を配置し、電流源を接 続する.エナメル線を流れる電流によって発生した磁場が、ホ ール素子に加えられる.エナメル線に流れる電流1により、距離 rに生じる磁束密度Bは、真空の透磁率をµoとして、次式で与え られる.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{6}$$

ホール素子の制御電流を一定($I_c=5\,\text{mA}$)とし、エナメル線に流れる電流Iを0から1Aまで変化させた、測定結果を図6に示す.

このホール素子のキャリアは、電流の向き等を考慮すると電子 であることがわかる.この図の上辺の軸は、(6)式から見積もっ た磁場の大きさである.導線に流す電流(磁場)に対するホー ル電圧の直線性が良いことがわかる.地磁気は30µT程度である が、地磁気の10%程度の小さい磁場が測定可能であり高感度で ある.導線に流す電流がゼロのとき、つまり、磁場がゼロの時、 1.2 mVのホール電圧が観測されているが、これは不平衡電圧で ある.次に、エナメル線に流れる電流を一定とし、ホール素子 に流す制御電流を変化させたときのホール電圧の値を測定した. 結果を図7に示す.導線に流す電流を1=0,1,5 Aとし、異なる 磁場で測定している.磁場がゼロの場合のホール電圧は不平衡 電圧である.制御電流に対するホール電圧の変化が直線からず れているが、これは移動度のキャリア密度依存性のためと考え られる.



図6.ホール素子の特性.外部導線に流す電流を変化させたときのホー ル電圧.



図7.ホール素子の特性.ホール素子に流す制御電流値に対するホール 電圧.外部導線に流す電流を変え異なる磁場で測定している.

以上2つの予備実験により、製作した測定回路のホール素子 が正常に動作していることが確認できた.

5. 実験結果

(2) 式で与えられる力が存在すれば、ホール素子に制御電流 を流さなくとも近傍の導線に流れる電流により、ホール電圧が 発生することになる.これを検証するために、図5において、 入力端子である1-3間を開放し、制御電流が存在しないとき のホール電圧を測定する.ホール素子に磁場を加えるための導 線は100 回巻いたコイルとし、コイルの一部分を直線状にして ホール素子近傍に設置した.実験に用いたホール素子とコイル の写真を図8に示す.100 回巻コイルを使用することで、ホール 素子に加える磁場を増やした.また、コイルの製作には、直径 0.1 mmの細線銅線を用いた.細線を用いることで流れる電子の 速度を増大させることができる.磁場はコイルの巻き数に比例 し、電子速度は断面積に反比例することから、2章で見積もっ た値より合計4ヶ夕の向上が見込める.しかし、ホール素子に 電流を流す通常の場合にくらべ、5ケタのオーダでホール電圧が小さく、10nV程度であることが予想される.



0.16 0.14 0.12 Voltage (mV) 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 õ 100 200 300 400 Current (mA)

図9.ホール素子に制御電流を流さない時のホール電圧. 横軸は外部コ イルに流す電流である.

図8. ホール素子に100回巻きコイルを配置した写真.

100回巻きのコイルに電流を流してみたところ,図9に示す結 果が得られた.ここで,ホール素子に流す制御電流はゼロであ り,横軸は、コイルに流す電流である.図中の曲線は、電流の べき乗で回帰分析した結果であり、2.5 乗の依存性が観測された. (2)式によるローレンツ力が存在すれば、電流に対して電子速度 と磁場が比例して増えることから、ホール電圧は、電流の2乗 で増えることになる.図9の結果は、理論的な予測に近い傾向 を示している.しかし、ホール電圧の値は、予想よりも4ケタ 程度大きな値である.また、ホール電圧の応答が極めて遅いこ とが観測された.

図 10 は、コイルに流す電流をオフにした場合のホール電圧 の時間変化を測定した結果である。初期のコイルに流す電流は 200 mA である。観測された電圧は、時間について指数関数的に 減少している。この図から、ホール電圧の緩和時間は12秒と見 積もることができる。この結果から明らかなように、観測され たホール電圧は熱的な効果によるものと考えられる。



図10.外部コイルに流す電流を200mAからオフにしたときのホール 電圧の時間変化.

6. 考察

実験結果から、観測された電圧は、コイルの電流について2次 曲線に近い変化を示すことが確認できた.しかし、測定された 電圧は見積もりより4ケタ程度大きい.コイルの抵抗値を測定 した結果62Ωあり、電流を流すと電流の2乗に比例したジュー ル熱を発生する.その結果、ホール素子近傍に温度勾配が生じ、 熱起電力が発生したと考えられる.この細線導線に1Aの電流 を流すと線は焼き切れた.また、測定中、電子装置用ファンを 用いてホール素子を空冷すると、測定電圧の低下が見られた. ホール電圧の磁場に対する応答は、半導体中のキャリア走行時 間程度(10 nsのオーダ)に高速と考えられる.しかし、図10から 緩和時間は12秒と極めて遅く、熱的な効果が支配的である. 磁場を発生するための電流により発熱する.この発熱の影響を 抑圧できた場合でも、ホール素子自体の熱雑音を考慮する必要 がある.熱雑音電圧 en は、

$$e_n = \sqrt{4kTR\Delta f} \tag{7}$$

で与えられる. ただし、kはボルツマン定数、Tは絶対温度、Rはホール素子の抵抗、 Δf は周波数帯域である. ここで、T=300K, $\Delta f=1$ Hz とする. また、測定されたホール素子の抵抗、R=300 Ω を用いると、熱雑音電圧は、2.2 nV である. これは、前 章で見積もったホール電圧よりも 1 ケタ程度小さな値である. このことから、熱雑音電圧が測定限界とはならない. ただし、 10 nV 程度の微小電圧の測定は極めて困難である.

以上の結果は、(2)式で与えられる静止系でのローレンツ力が 測定上ほとんど問題にならないことを意味している.この要因 は、導線内の電子速度が非常に小さいことにある.半導体中の 電子速度は大きく、ホール素子とともに電流を流すパスを半導 体基板上に作成すれば測定できる可能性がある.また、現実の 半導体素子等において、(2)式で与えられるローレンツ力による 効果が出現しないか、検討する必要がある.

7. おわりに

導線中を流れる電流を構成する電子のローレンツ収縮による ローレンツ力を,ホール素子を用いて検出する方法と実験結果 についてのべた.本実験系では,理論的にホール電圧は 10 nV 程度と見積もられた.しかし,より大きな熱的効果が出現し, 静止した電荷に働くローレンツ力を実験的に検証するには至ら なかった.

本研究は、平成 19 年度卒業研究として取り上げ、当時、電気 電子工学科5年に在籍した井石が担当したテーマである[6]. 電 気電子工学科では4年次の「電磁気」の授業で、文献[3]を教科 書として用いた. この教科書では、文献[1]と同様に、ローレン ツ収縮によりローレンツ力が導出できることを述べている. し かし、その説明は、学生にとって難解と思われた. 卒業研究で は、文献[7]等を参考に特殊相対性理論を理解し、ローレンツ力 がローレンツ収縮によるものであることを実験的に検証するこ とを試みた. ホール素子は、ローレンツ力によって発生するホ ール電圧を測定するものである. ホール素子の制御電流がない 状態でホール電圧が観測できれば、ローレンツ力がローレンツ 収縮によるものであることを実験的に検証することになる. こ の可能性をさらに追及していきたい.

謝辞

ホール素子をご提供いただいた旭化成エレクトロニクス株式 会社に感謝します.

参考文献

- R. P. Feynman, R. B. Leighton, and M. Sands: Lectures on Physics, vol. II, pp. 13.6-13.11, ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY, 1964.
- [2] 佐藤 憲史:ローレンツカと磁場, pp. 27-32, 沼津工業高等
 専門学校研究報告 第42号, 2008.
- [3] 後藤 尚久: 電磁気学, コロナ社, 2002.
- [4] 松田 卓也,木下 篤哉:相対論の正しい間違え方, pp. 105-110, 丸善, 2001.
- [5] 谷腰 欣司:磁気センサとその使い方,日刊工業新聞社, 1986.
- [6] 井石 雄太:電気力としての磁力とローレンツ力の検証,平 成19年度沼津高専卒業研究報告,2008.
- [7] 竹内 建: 数式いらず! 見える相対性理論, 岩波書店, 2005.